(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



I LATTA BENANDO LUMIN BERN ERIB BITAL KIN KO KA KUNTUKUN INDI KUNTU KUN BENANDA KATUN KUN DUN DUN DARI

(43) 国際公開日 2005年2月10日 (10.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類?:

WO 2005/012921 A1

(21) 国際出願番号:

G01P 15/10

PCT/JP2004/009313

(22) 国際出願日:

2004年7月1日(01.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-285516 2003 年8 月4 日 (04.08.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株 式会社村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府县岡京市東神足 1丁目10番 1 号 Kyoto (JP).

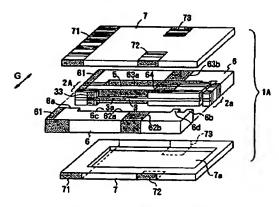
(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 見角 厚司 (MIKADO, Atsushi) [JP/JP]; 〒6178555 京都府县岡京 市東神足1丁目10番 1 号株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 多保田 純 (TABOTA, Jun) [JP/JP]; 〒6178555 京 都府長岡京市東神足1丁目10番1号株式会社村田製 作所内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 簡井 秀隆 (TSUTSUI, Hidetaka); 〒6308115 奈良県奈良市大宮町7丁目 2-5 田村ピル Nara (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

/続葉有7

(54) Title: ACCELERATION SENSOR

(54) 発明の名称: 加速度センサ



(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide an acceleration sensor reduced in size, capable of eliminating effects thereon by the causes other than acceleration such as temperature variation, and providing high detection sensitivity. [MEANS FOR SOLVING PROB-LEMS] This acceleration sensor (1A) comprises a bimorph acceleration detection element (2A) in which first and second resonators (3) and (4) are joined to both faces of a base plate (5) in the acceleration application direction. The longitudinal one end part or both end parts of the detection element (2A) are fixedly supported so that the resonators (3) and (4) can be deflected in a same direction according to the application of the acceleration, and the frequency variation or impedance variation of the resonators (3) and (4) caused by the deflection of the detection element (2A) is detected differentially so that the acceleration can be detected. The bending neutral surface (N1) of the acceleration detection element (2A) in the action of the acceleration is positioned at the center part of the base plate (5) in the acceleration application direction, the electrodes of the resonators (3) and (4) are installed on the principal planes thereof orthogonal to the acceleration application direction, and the heights (H1) of the resonators (3) and (4) in a direction perpendicular to the accelerator application direction are smaller than the height (H2) of the base plate (5).

(\$7) 要約: 【課題】小型でしかも温度変化などの加速度以外の要因による影響を排除でき、かつ検出感度の高い加 速度センサを提供する。 【解決手段】加速度センサ1Aは、第1,第2の共振子3,4をベース板5の加速度印加 方向の両面に接合したパイモルフ型加速度検出素子2Aを備え、加速度の印加に伴って共振子3,4が同一方向に 撓むように検出素子2Aの長手方向の一

[梳葉有]